PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-093380

(43) Date of publication of application: 24.07.1979

(51)Int_CI.

H01S 3/18 H01L 33/00

(21)Application number : 52-158432

(71)Applicant : FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

30.12.1977

(72)Inventor: SHIMA KATSUTO

TAKAGI NOBUYUKI

(54) SEMICONDUCTOR LIGHT EMITTING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To strongly perform enclosing of power supply and to enable the delivery only for uni-mode, by taking GaAlAs for the semiconductor crystal enclosing the emplanted hetero construction.

CONSTITUTION: On the substrate 1 consisting of n type GaAs crystal, the layer 2 consisting of GaAlAs crystal is grown with liquid phase eptiaxial growing method etc. For example, with conventional photolingraphy, the phtterning of the substrate 1 and the crystal layer 2 is made, forming the groove 3 reaching the substrate 1. Next, with multi-layer liquid phase epitaxial growing method, the clad layer 4 consisting of the n type GaAlAs crystal, active layer 5 consisting of GaAs crystal, clad layer 6 of p type GaAlAs crystal, and the electrode contact layer 7 of p type GaAs crystal, are grown in the groove 3 only, constituting complete hetero consturction. Thus, the enclosing of current and the production of uni-mode laser light can more effectively be made.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

四54—93380

60Int. Cl.2 H 01 S 3/18 H 01 L · 33/00

識別記号 52日本分類

99(5) J 4

庁内整理番号 ③公開 昭和54年(1979) 7月24日

7377-5F 7377-5F

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

到半導体発光装置

願 昭52-158432 创特

22出 昭52(1977)12月30日 願

島克人 72発 明 者

> 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

72発 明 者 髙木信行

> 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

人 富士通株式会社 伽出

川崎市中原区上小田中1015番地

理 人 弁理士 玉虫久五郎 外3名

坐道体器光装置 1. 発明の名称

2. 特許請求の範囲

- 1. 半導体結晶基板上に形成されたGaAlAs結晶 層、 鮫 GaAℓAs 統品 層 表面から少なくとも前 記 半導 体結晶基板に達するよりに形成された帯、骸褥内 にエピタキシャル成長せしめられた活性層を含む ヘテロ構造を有してたることを特徴とする半導体 発光装置。
- 2. 前記·GaAlAs 結晶層がp型及びn型の二層で 構成されていることを特徴とする特許請求の範囲 第1項記載の半導体発光装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、埋込みヘテロ構造を有する半導体レ - ザの如き半導体発光装置の改良に関する。

近年、半導体レーザに於いてシングル・モード・ レーザ光の発生、電流の閉じ込め等を良好に行な つて、光学的特性を改善し、また、閾値電流密度 を低下させることを目指し、ストライプ状活性層 の周囲を飲活性層を構成する半導体結晶の屈折率

より低い屈折率を持つた半導体結晶で取囲んだ、 所謂、埋込みヘテロ構造を有するものが開発され

本発明は、組込みヘテロ構造の半導体レーザに 於ける電流の閉じ込めやシングル・モード・レー ザ光の発生を一層効果的に行ない得るようにする ものであり、以下これを詳細に説明する。

第 1 図 乃 至 第 3 図 は 、 本 発 明 一 実 施 例 を 製 造 す る場合の工程説明図である。

第1図参照

n型 GaAa 結晶からなる基板 1 に被相エピクキ シャル成長法を適用し、GaAlAs 結晶からなる層 2 を例えば 2 ~ 5 [µm] 程度成長させる。

(2) 例えば通常のフォト・リソグラフィを適用し て基板1及び結晶層2のパターニングを行ない 講3を形成する。その寸法は幅2~20(μm)、架 さ3~10 [pm] 程度で良いが、特に深さとしては 差板1に到達するものでなければならない。

篇3図参照

(3) 多層液相エピタキシャル成長法を適用してn型 Ga A & A s 結晶からなるクラッド層 4、 Ga A s 結晶からなるクラッド層 6、 p型 Ga A & A s 結晶からなるクラッド層 6、 p型 Ga A a 結晶からなる 電極コンタクト層 7 を成長させる。

りに、 その 部分から 高次 モードは 爛れてしまい、 結局、 外 部には 単一モードの レーザ 光の みが 送出 されることに なる。

以上の説明で判るように、本発明に依れば、埋込みへテロ構造を取囲む半導体結晶を GaAlAsとすることに依り、ヘテロ構造を成長させる際に構内にのみ成長されるように、また、電流の閉じいた単での分に行ない得るように、そして、きれい可能であり、また、前配 GaAlAs 結晶層を n 型 の 二層構造にして更に前配効果を高めることができる。

4. 図面の簡単な説明

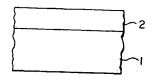
第 1 図乃至第 3 図は本発明一実施例を製造する際の工程説明図、第 4 図は他の実施例の説明図、 第 5 図は質に他の実施例の説明図である。

図に於いて、1は基板、2はGaAdAa 結晶層、3は薄、4はクラッド層、5は活性層、6はクラッド層、7は電極コンタクト層である。

特は以54-93380(2) 電極コンタクト層で、従つて、薄3内のヘテロ構造に集中して流れることになり、電流の閉じ込め を良好に行なうことができる。 以上

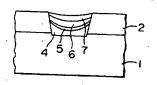
前記実施例では、結晶層2上に形成される酸化 膜が電流阻止に作用しているが、結晶層2を成長 する段階で、第4図に見られるように p 型 GaAlAs 結晶からなる層 21 と n 型 GaAlAs 結晶からなる層 22 とで構成して、これを逆パイアス・ダイォードと して用いれば電流の封じ込めはより一層完全にな る。また、高次モードの発生を抑え、きれいな単 ーモードを得よりとするには第5図に見られるよ うに、 n 型 GaAlAs 結晶からなる クラッド 届 4 を図 示の形状に二層に形成すると良い。即ち、第5図 に於いては、クラット層 4 が n 型 Gai-xAlxAs結晶 の ク ラ ツ ド 層 41と n 型 Ga1-yAlyAs 結 晶 の ク ラ ツ ド 屏 42とからなつていて、y>×に遇んである。 従つてクラッド層 42の屈折率はクラッド層 41のそ れに比較して小である。このようにすると、各半 導体結晶層は簡曲して、そのエッジ近傍で薄くな つていることもあつて、 図に矢印で示してあるよ

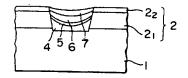
第 | 図



第 2 図

第3図





第 5 図

